【일본공개특허공보 평08-316270호(1996.11.29) 1부.】

(19) 日本回特許庁 (J P) (12) 公 開 特 許 公 報 (A) (II) 特許出解公開資サ

特開平8-316270

(43)公開日 平成8年(1996)11月29日

(51) Int.CL* HO11 21/60

规则配号 广内整理番号 311

FI H01L 21/60

3 1 1 W

技術表示部所

(21)出版級的

特願平7-123283

(71)出额人 000005108

(22)川貿日

平成7年(1995) 5月23日

株式会社日立製作所

來次都千代和这种山麓河台阿丁目6部地

審査請求 未請求 謝求項の数5 OL (全 6 頁)

(71) 出版人 000233505

日立次のエレクトロニクス株式会社

東京都費梅市蘇構3丁月3倍地の2

(72)発明者 增水 徘

東京都界橋市羅橋3丁目3番地2 日立東

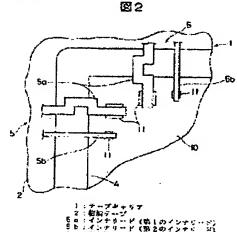
京エレクトロニクス株式会社内

(74)代理人 护雕士 简井 大和

(54)【発明の名称】 テープキャリアおよびそれを用いた半導体装置 (57)【賽約】

【目的】 インナリードボンディング時の応力によるインナリードの断線を確実に防止する。 【酵成】 テーフキャリア1に設けられているインナリ

ード5のうち、デパイスホール4におけるそれぞれのコーナ部近傍に位置するインナリード8mには折れ曲がり 部が設けられコ字形に形成され、他のインナリードちゃ よりも幅が大きく形成され、この折れ曲がり割によりポンティング時の加熱や加圧による応力を分散する。



【特許替求の範囲】

【諸求項 3】 諸求項 1または2記載のテープキャリア において、前記第1のインナリードにおける折れ曲がり 部の形状が、コ字形、ノ字形、ソ字形または5字形より なることを特徴とするテープキャリア。

【蔚求項 4】 請求項 1~3のいずれか1項 に記載のテープキャリアを用いて構成された半迭体装置であって、対記第1のインナリードならびに対記第2のインナリードと前記半路体チップの電優とを電気的に接続したことを特徴とする平路体装置。

[請求項 5] 請求項 4記戦の半導体装置において、前記半導体チップに形成された前記第1のインナリードとポンディングされる電極が、前記第2のインナリードとポンディングされる電極よりも大きいことを特徴とする半導体接近。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

「従来の技術」本発明者が検討したところによれば、下CP(Tapa Carrler Package)形半導体装置における半導体チップの電極とテープキャリアのリードとを接続するインナリードボングステージ上に半端体チップを搭載し、テープキャリアと半導体チップを搭載し、テープキャリアと半導体チップを搭載し、ボンディングシールを押しあっての加強しながら加圧し、オンディングシールを押しあってでがンディングを行う、いわゆる、ギャングボンディングを行う、いわゆる、ギャングボンディングを行うれている。

法が広く行われている。 【0003】なお、テープキャリアについて詳しく述べてある例としては、件式会社工業調査会、1990年1月25日発行「TAB技術入門」畑田野造(常)、P43~P72があり、この文献には、テープキャリアにおける権威や製造方法などが記載されている。

「発明が解決しようとする課題】ところが、上記のようなインナリードボンディング技術では、次のような問題点があることが本発明者により見い出された。 【0005】近年、TCP形半導体装置のファインピッ チ化が進み、リードとなる配換調箱の厚さも薄くなっており、ポンディング時の加熱や加圧によるストレスが、半導体チップにおける各々のコーナ部近傍に位置するインナリードに集中してしまい、それらインナリードが半断線状態となり、その後の工程推送などにより劣化し、断線してしまうという問題がある。

【0006】本部明の目的は、インナリードボンディング時の応力によるインナリードの転換を確実に防止することのできるテープキャリアおよびそれを用いた半導体装置を提供することにある。

【0007】 本発明の前記並びにその他の目的と新規な 特徴は、本明細書の配述および海村図面から明らかにな るであ ろう。

[0008]

「課題を解決するための手段」本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0009】すなわち、本発明のテープキャリアは、少なくとも半導体チップのコーナ部近傍に位置する第1のインナリードに折れ曲がり部を設けたものである。【0010】また、本発明のテープキャリアは、前記第1のインナリードのリード幅が、その他の第2のインナリードよりも広く形成されているものである。【0011】さらに、本発明のテープキャリアは、前記テン字形、V字形またはS字形よりなるものである。【0012】また、本発明の半導体装置は、前記テープ・ヤリアを用いて構成された半導体装置であって、ドと第1のインナリードならびに前記第2のインナリードと前記半導体チップの電極とを電気的に接続したものであ

【0013】さらに、本発明の半導体装置は、半導体チップに形成された第1のインナリードとポンディングされる電極が、第2のインナリードとポンディングされる他の電極よりも大きく形成されているものである。

[0014]

【作用】上記した本発明のテープキャリアによれば、少なくとも第1のインナリードに折れ曲がり部を設けることにより、第1のインナリードに加わる広力を分散することができ、最も広力が加わる半導体チップのコーナ部が傍に位置する第1のインナリードの断線を助止することができる。

【0015】また、上記した本発明のテープキャリアによれば、第1のインナリードのリード幅をその他の第2のインナリードよりも広く形成することにより、第1のインナリードの除度をより向上させることができ、より確実に第1のインナリードの断線を防止することができ

【0016】 さらに、上記した本発明のテープキャリアによれば、前記第1のインナリードにおける折れ曲がり

部の形状をコ字形、ノ字形、V字形またはS字形とする ことにより、折れ曲がり部を容具に形成することがで き、効率よく第1のインナリードの断線を防止すること ができる.

【ロロ17】また、上記した本発明の平塔体装置によれ は、前記テープキャリアを用いて半塔体装置を排成する ことによって、半導体装置の信頼性を向上させることが できる。

【ロロ18】さらに、上記した本発明の半導体砕合によれば、半導体チップに形成された第1のインナリードと ポンディングされる電性を第2のインナリードとボンディングされる他の電極よりも大きく形成することによ り、第1のインナリードをより確実にポンディングする ことができる。 [0019]

【実施例】以下、本発明の実施例を詳細に説明する。

【0020】図1は、本発明の一実施例による3層特造のキャリアテーブの模式的平面図、図2は、本発明の一 実施例による半途トチップの安極と3層構造のキャリア テープのインナリードとの接続部における拡大中面図 図3は、本発明の一実施例による3層構造のキャリアテ ープを用いて梯瓜された半導体装置の断面図である。

【0021】本実施例において、TCP形半導体装置に用いられる3万根造のテープキャリア1は、たとえば、ボリイミドからなる徴码テープ2の上面に図示しない接 着材が塗布され、リードとなる網箔の配線 3 が熱ローラ などで圧接して貼り付けられている。 【0022】また、テープキャリア1の中央部には、後

述する半導体チップが位置するデバイスホール4が設け られ、このデバイスホール4に突き出した配換3がイン ナリード5となり、半導体チップの電極と電気的に接抗

【0023】 さらに、インナリードラが延在して外部回 殴と接続するアウタリード6となり、このアウタリード 6の体機には電気的特性を測定するための塊子パッド7

び受けられている。 【0024】また、デバイスホール4の外周部近傍におけるアウタリード6が存在する領域には、アウタリード 6を切断する切断用の孔であるアウタリードホール8が 設けられている。

【0025】さらに、テーブキャリア1の端部には、テーフキャリア1の送り用のスプロケットホール9が所定 の位置に設けられている。

【0026】また、テープキャリア1の設けられているインナリード5のうち、テバイスホール4におけるそれぞれのコーナ部丘傍、すなわち、半球体チップのコーナ部近傍に位置するインナリード(第1のインナリード) 5 e には、コ字形に形成された折れ曲がり部が設けら れ、他のインナリード(第2のインナリード) ちゃより も幅が大きくなっている。

【0027】 そして、これらインナリード5は、図2に 示すように、デバイスホール4に位置する半導体チップ 1 Oに設けられたポンディングパッドであ る電価 1 1 と ボンディングによって電気的に接続固定される。

【0028】また、このインナリード5aは、リード値が他のインナリード5bよりも太いのでポンディングが守尽となるように、他のインナリード5bよりも長くな っており、それによってポンディング時の熱を伝わりや

【0029】さらに、半導体チップ10の電極11にお いて、インナリード5eと接続する電振11は、ボンディング時にリード値の太いインナリード5eに短時間で **熱を伝わりやすくするためにインナリードちゅと接続さ**

れる電優11よりも大彩化されている。 【0030】よって、インナリードちゅに設けられた近 れ曲がり部が、ポンディンク時の加熱や加圧による応力

を分散することができる。 【〇〇31】そして、イン インナリードラと電極11とのボ ンディングが終了すると、図3に示すように、射止工程 により、半路体チップ10およびインナリード5をボッティング樹脂によってコーティングし、バッケージ12 を形成し、パンチング工程によって、アウタリードホー ル8 (図1) における切断部であ るパンチングラインに 位置するアウタリード6を切断ならびにフォーミングし て、半導体装置13を形成する。

【0032】また、本党諸例では、インナリードちゃに 致けた折れ曲がり部の形状はコ字形であったが、折れ曲 がり部の形状は、図4、5に示すように、ノ字形や8字 形など湾曲を含めた折れ曲がり部が設けられていれば、 どのような形状であっても良好に応力を分散することが できる.

【〇〇33】それにより、本実施例によれば、 ードちゃに設けた折れ曲がり部によって応力の集中によるインナリードちゃの歌時をあるインナリードちゃの断線を防止することができる。

【0034】以上、本発明者によってなされた発明を実 は例に参うき説明したが、本発明は前記実施例に原定されるものでなく、その要旨を逸取しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。 【0035】たとえば、前記実施例においては、折れ曲

がり部を設けたインナリードを単編体チップにおけるそ わぞれのコーナ部近傍の位置だけに設けたが、半導体チ ップにおけるそれぞれのコーナ部近傍に位置するインナ リードだけでなく、出該インナリードに隣接するインナ リードあ るいはすべてのインナリードに折れ曲がり部を 致けるようにしてもよい。

[発明の効果] 本発明によって開示される発明のうち、 代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ ば、以下のとおりである。 【ロロ37】(1)本発明によれば、第1のインナリー

ドに折れ曲がり部を設けたことにより、確実に第1のイ ンナリードの町跡を防止することができる。 【0038】 (2) また、本発明では、第1のインナリードのリード値を広くすることにより、より確認に第1 ードのリード幅を広くすることにより、より砲式に第1 のインナリードの断線を防止することができる。 【0039】(3)さらに、本発明においては、前記半 等体チップに形成された幹記第1のインナリードとポン ディングされる電極を大きくすることにより、折れ曲が 切割が設けられた第1のインナリードとの極気的接続を 短時間で確認に行うことができる。 【0040】(4)また、本発明によれば、上記(1) ~(3)により、半導体視置の信頼性を向上することが できる。 できる。

【図面の樹青な証明】

【図1】本発明の一実施例による3層構造のキャリアテープの核式的平面図である。 【図2】本発明の一実施例による半等体チップの電板と3層構造のキャリアテープのインナリードとの接続部における拡大平面図である。

【曜3】本発明の一実施例による3層保造のキャリアテ - フを用いて構成された半端体製造の財面図である。 【図4】本発明の他の実施例による半導体チップの危径 と3層格造のキャリアテープのインナリードとの接続部 における拡大平面図である。

【図5】本発明のさらに他の鬼迹例による半導体チップ の電極と3層構造のキャリアテープのインナリードとの 撲技部における拡大平面図である。

【符号の説明】 テーフキャリア 樹脂テープ 62 EQ デバイスホール マーティスト 5 インナリード 5 インナリード (第1のインナリード) 5 レーインナリード (第2のインナリード) アウタリード 6 端子パッド アウタリードホール スプロケットホール 10 半導体チップ

19mm 25 - 43

直接 4 数单

12

图 11 **3**1

